

國立陽明交通大學奈米中心

真空快速升溫退火系統(RTP)委託代工申請單/報價單

製表日期:2026/06/12

委託者姓名:_____指導教授或主管姓名:_____

電話:_____傳真:_____手機:_____

E-Mail:_____

使用單位: ☐ 學校單位:_____大學_____ (系) 所

☐ 其他_____統一編號(公司專用):_____

連絡地址:_____郵遞區號:_____

使用腔體: ☐ A前段、☐ B後段

晶片清洗: ☐ 已清洗、☐ 需RCA Clean、☐ 其他(無須清洗..)

製程環境: ☐ 常壓、☐ 真空(製程前抽真空)

製程氣體: ☐ N₂ / ☐ Ar、☐ O₂、☐ 5% H₂/N₂、☐ NH₃

基材與表面材料(說明):

詳細製程條件說明: 製程溫度:____(°C)、持溫時間:____(sec)

(請詳述, 每RUN 所需溫度、時間、氣體流量等資料)

貴儀預約序號

片數: 片

時數: 小時

收據號碼:

(委託代工)技術服務費合計: 新台幣_____元整

(不含營業稅, 如有其他稅賦及手續費由委託單位負擔)

基材材質目前僅開放: **A(前段)Si、Ge、SiC**晶片; **B(後段)Si、Ge、SiC、Saphirre**晶片。

如有特殊材料需事先申請。

希望完成時間:_____有關結果之進一步解釋或討論: ☐ 需要 ☐ 不

備註:

1. 本服務無研發成果產出, 不涉及智權歸屬。
2. 因本技術服務案所生之任何損害, 國立陽明交通大學僅因故意或重大過失負擔損害賠償責任, 並以本訂購單金額為賠償上限。
3. 付款條件: 依委託單位現金付款方式支付, 匯費、郵費不得自貨款中扣除。
4. 交貨期限: 依本訂單交件日期。
5. 交貨方式: 現場取樣或郵寄樣品。
6. 未經本校書面同意, 不得引用陽明交通大學校名、校徽或其他表徵方式進行商業宣傳或其他商業及法律用途。如有違反願對陽明交通大學負損害賠償等相關法律責任。
7. 此報價單為委託代工所產生之技術服務費, 委託完成後奈米中心會另發出繳款通知單, 預約使用貴重儀器之儀器使用費由貴儀中心mail通知繳款費用。

奈米中心簽章:

委託者同意以上報價資料, 並清楚相關資訊, 委託者簽章: _____ (需包含日期)

儀器管理人:倪月珍小姐/電話:03-5712121分機55669 mail: ycni@nycu.edu.tw

儀器管理人簽章:_____收件人簽章: (取件時簽收)